PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

55-162004

(43)Date of publication of application: 17.12.1980

(51)Int.CI.

G01B 11/00 H01J 37/20 H01L 21/30

(21)Application number: 54-069848

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

06.06.1979

(72)Inventor: YOSHIDA YOSHINORI

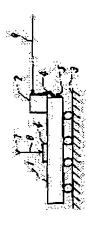
TOJO TORU

(54) ELECTRIC CHARGE CORPUSCULAR RAY IRRADIATION UNIT

(57)Abstract:

PURPOSE: To secure the more assured effect of the earth function by giving the direct connection between the reflector and the travelling object via the highly conductive component.

CONSTITUTION: Travelling object 1 which gives the movement to the object to receive irradiation of the charge corpuscular rays is provided movably on earthed substrate 3. And laser reflector 2 is attached to the end face in the direction of the mobile axis of object 1, and highly conductive component 4 is fixed to object 1 via screw 5 and at the position where the direct contact is secured to reflector 2. In such way, the chargeup or the local discharge can be prevented, thus avoiding the evil effects given to the charge corpuscle or the surface of the laser reflector.





PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 55162004 A

(43) Date of publication of application: 17 . 12 . 80

(51) Int. CI

G01B 11/00 H01J 37/20 H01L 21/30

(21) Application number: 54069848

(22) Date of filing: 06 . 06 . 79

(71) Applicant:

TOSHIBA CORP

(72) Inventor:

YOSHIDA YOSHINORI

TOJO TORU

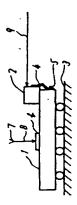
(54) ELECTRIC CHARGE CORPUSCULAR RAY IRRADIATION UNIT

(57) Abstract:

PURPOSE: To secure the more assured effect of the earth function by giving the direct connection between the reflector and the travelling object via the highly conductive component.

CONSTITUTION: Travelling object 1 which gives the movement to the object to receive irradiation of the charge corpuscular rays is provided movably on earthed substrate 3. And laser reflector 2 is attached to the end face in the direction of the mobile axis of object 1, and highly conductive component 4 is fixed to object 1 via screw 5 and at the position where the direct contact is secured to reflector 2. In such way, the chargeup or the local discharge can be prevented, thus avoiding the evil effects given to the charge corpuscle or the surface of the laser reflector.

COPYRIGHT: (C)1980,JPO&Japio



(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭55—162004

f) Int. Cl.³G 01 B 11/00-H 01 J 37/20

H 01 L 21/30

識別記号

庁内整理番号 6923-2F ❸公開 昭和55年(1980)12月17日

7227—5C 6741—5F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

60荷電粒子線照射装置

②特 願 昭54-69848

②出 顧 昭54(1979)6月6日

70発明者 吉田義則

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

⑫発 明 者 東条徹

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

切出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

仍代 理 人 弁理士 則近憲佑

外1名

明 植 書

- 1. 発明の名称 荷電粒子観照射装置
- 2. 特許請求の範囲
- (1) 荷電粒子順の照射を受ける物体を参加させる 参助体の位置かよび参加距離の少なくとも一方 を光の反射を利用して創定するために前配移動 体に反射鏡を設けた装置に決いて、導電性の良 い部材により前配反射鏡と前配移動体とを直接 連載させたことを特象とする荷電粒子繊照射鉄 置。
- (2) 先の反射を利用して側定する手段は反射鏡に 無射されるレーザ光と反射されたレーザ光の相 互干渉を利用した干渉針を含むことを等級とす る特許請求の範囲第1項に記載した荷電粒子機 無針袋屋。
- (3) 反射機にレーザ光が限射される部分を除いて 導定性の良い部材からなるカバーをつけたこと を特徴とする特許信求の範囲第1項に記載した 有点粒子順限射線数。
- 3. 免羽の評価な政明

との免明は、有名粒子種原射装置に於いて物体を参加する為の参数体の位置及び参加距離の少く とも一方を創定するために先反射機を用いた有理 粒子種原射装置に関する。

従来この様に製作されたレーザ反射観12は、 例えば前1回(a)に示すように参数な1上に固定さ

(2)

指認55-162004(2)

れ、タロムメッキ面11と、移動体1面上とを観 放させることで反射鏡2金体と、移動体1とを電 気的同一レベルにしていた。移動体1上の物体6 は荷電粒子機能7からの荷電粒子機8の限制を受 ける。約3は基体、9はレーザ能である。電子ビ ーム第九装置のような荷電粒子を取扱う機能では 機能構成部品のチャージアップ、イオンボンブを どの放電が非常に大きな問題となる。

第1回(a) 化示した方法では、クロムメッキ化とる部分のみで反射観金体のアースを取り、移動体と同一レベル化しているが、クロムメッキの簡単が非常に輝いため現状では A - B 間の抵抗値は数百 (Ω) に適している。このような状態では、反射をない。その他是指面パターンでは十分に対えられ、前電数子機の走査機に至を生じ、その他是指面パターンに顕差を生じさせる。また移動体はX 7 向に移動し、機器、使出時などと、反射鏡は十分にアースされた線成組品と要近する。

その初来、局部的を放電視象が発生し、クロム メッキ節、全メッキ面はスペッタリングされ長期 する方法もあるが、罪くし、さらに反射能として 十分女平面にすることは難しい。 本名明は、反射側面保護シェび反射機と転動体

間の使用に耐えるものではない。クロム裏を厚く

本名明は、反射鏡面保護シェび反射鏡と転動体 との電気的セアース作用の効果を使来より大きく かつ確実にすることを目的とする。

以下との希明の各実施例を感面に従い役別する。 第2回の実施例は、との格明を電子ビーム第先 健健に用いられているレーザー側長機整の中の反 射鏡と移動体とを展極的に電気的値ーレベルとし た構造を示している。第1 対と同一部分は同一符 サで示してある。

第2個にかいて、1 仕事動体でアースされた着体3 上に可動自在に設けてある。この事動体1 仕事動能方向の福面に載1 図(0)と同じ希達のレーザー反射鏡2 がæり付けられている。海延性の良い側、アルミニウム等からなる部が4 は反射鏡2 に直接接板できる位置で、等動体1 に取りつけれじ5 で加定する。

この重射4は、例えばリン背領材料を使用し、

(4)

(3)

レーザー光部からはずして収りつけてある。

実験の結果によれば上記録材 4 の取りつけによって、レーザー反射偶解材を取りつける前の第1 図の移動体 1 の A 点と、レーザー反射機 2 の B 点に相当する食メッキ面との電気的な無抗値が 300 (Ω) であつたものから、 0.6 (Ω) に減少させるととができた。

さらに、上記の方法と同時あるいは、別々に集 3 億に示す実施例のようにレーザー反射機全体を 導電性の良い部材で個み、レーザー光が過る部所 のみを開けてかくことでも、振都放電現象による 反射機節のスペッタリング、テヤージアップは更 けられる。

以上述べた機能によれば、例えばレーザー先を state
用いた機能によれば、例えばレーザー先を state
用いた機能を使用いられるレーザー反射機の固定方法で一級環境性の良い感材を反射機関に接触
させるか、全体を囲むかしてテヤージアップ、局 係放電を防止するととによつて荷電粒子、レーザー
反射機関に悪影響を及ばさない方法を提供できる。

4. 歯歯の物学を成明

第1 歳(a) は従来のレーザー反射機を含むの電粒子機照射機能の磁等構成成。第1 歳(b) は反射機の構造を示す所可感、第2 歳は本発明の一実施例を示す影響構造図、第3 歳は本発明の他の実施例を示す影響構成図である。

1…移動体。

2…レーザー反射側、

3 … 集体、

4 …海電性の良い感材。

5 …乗りつけねじ。

(7317) 代職人 弁理士 助 近 寒 佑(ほか1名)

(6)

(5)

